

三菱ガス化学（株） 産業廃棄物処理施設（焼却施設）の維持管理データ（令和2年4月度）

令和2年5月20日更新

（測定値下段の「」内は測定日を表す）

施設名称	処理した廃棄物の種類	処理した廃棄物の数量 (t/月)	処理施設運転状況(連続測定)				ばいじん除去日	排ガス測定結果 (*: 酸素12%換算値)					
			燃焼室測定位置	燃焼室ガス温度 (°C)	集じん機入口ガス温度 (°C)	排ガス一酸化炭素濃度 (ppm)		ばいじん濃度* (g/Nm ³)	窒素酸化物濃度* (ppm)	硫酸酸化物濃度 (ppm)	塩化水素濃度* (mg/Nm ³)	ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/Nm ³)	
新潟工場	M-900	250.6	1段燃焼室	1,011 [R2.4.30]	152 [R2.4.30]	1.2 [R2.4.30]	H30.10.4	集塵器後煙道	0.002未満 [R2.3.26]	27 [R2.3.26]	5未満 [R2.3.26]	0.4未満 [R2.2.27]	0.0000042 [R2.2.27]
	F-900	2,961	炉下部	1,030 [R2.4.30]	88.1 [R2.4.30]	0.0 [R2.4.30]	H30.8.31	集塵器後煙突	0.057 [R2.3.25]	87 [R2.3.25]	5未満 [R2.3.25]	0.5 [R2.2.21]	0.0000023 [R2.2.21]
水島工場			休止中		休止中		休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
浪速製造所	IU(A)		休止中		休止中		休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
	IU(B)	128.1 575.4 385.3	炉上部	999 [R2.4.29]	89.4 [R2.4.29]	1.4 [R2.4.29]	排ガス洗浄設備使用	煙道中段	0.004** [R元.10.2]	58 [R元.10.2]	9.3 [R元.10.2]	13 [R元.10.2]	0.0000028 [R元.10.2]

**.: 浪速製造所のIU(B)装置は液中燃焼式の装置であり、ばいじんの測定値は無機塩ヒュームの値です。